DIN EN ISO 15616-2:2003-05 (D)

Abnahmeprüfungen für CO<(Index)2>-Laserstrahlanlagen zum Qualitätsschweißen und -schneiden - Teil 2: Messen der statischen und dynamischen Genauigkeit (ISO 15616-2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 15616-2:2003

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Genauigkeitsuntersuchung des Führungssystems 4
4.1 Untersuchungsumfang 4
4.2 Messgeräte 4
4.3 Untersuchungsverfahren 5
4.4 Bericht über die Messergebnisse 13

5 Genauigkeitsuntersuchung der Führungsbahn 13
5.1 Untersuchungsumfang 13
5.2 Definition der geometrischen Elemente und Genauigkeit der beschriebenen Kenngrößen 13
5.3 Messgeräte 15
5.4 Untersuchungsverfahren 15
5.5 Prüfwerkstück 15

Literaturhinweise 16